

EC 1650H

テーブル回転形
Rotary Table Type

「高精度に、そして、素早く」測定するための工夫満載
リーズナブル「ロンコーダ EC 1650H」

High performance with ease of operation.
Desk Top model Roncorder EC 1650H



※EC 1650H

高分解能

デスクタイプですが縦倍率は50,000倍までと、高倍率を誇ります。また、1円周あたりのサンプリング数は8,192ポイントで、フィルタ500山まで忠実に測定できます。

フィルタ

2CRノーマル形のほか、波形歪のない2CRおよびガウシャン位相補償型を採用しています。

多孔質静圧空気軸受

静圧空気軸受は加圧空気を、絞りを通して軸受けのすき間に導入し、その圧力により軸を浮上させるものです。多孔質静圧空気軸受は微細な絞りが軸受面に一様に分布している理想的な方式です。

High resolution

50,000x magnification and 8192 points per circle provides high resolution & more reliable data.

Filters

3 types of filters (techniques) can be used , i.e., 2CR, 2CR phase correction and Gaussian.

Porous Static Pressure Air Bearing System

Conventional rotary air bearings require higher air volume and pressures to support and maintain static axial accuracy and rigidity through only a few air holes and therefore have inherent problems of stability due to internal air flow turbulence and increase operational costs. The unique Kosaka Porous Bearing overcomes these major problems of air turbulence by percolating low pressure air through millions of holes in the bearing itself, thus ensuring the highest accuracy and axial stability is achieved and maintained.

仕様

		EC 1650H
回転部	機構・方式	多孔質静圧空気軸受 テーブル回転式
	回転精度	(0.02+0.0004H) μm H : テーブル面上からの高さ (mm)
	軸 方 向	(0.02+0.0006R) μm R : 回転中心からの半径 (mm)
	テーブルの大きさ	φ 180 mm 心出し／傾斜調整範囲 : ±2 mm／±1°
	最大測定径／積載質量	φ 368 mm／25 kg
	最大積載径	φ 510 mm
上下動部	真直度測定精度	0.15 μm ／100 mm (0.2 μm ／300 mm)
	回転軸線と上下動の平行度	0.45 μm ／200 mm
	上下移動量	300 mm (b スタイラスアーム 使用時)
	最大測定高さ	外径 475 mm 内径 325 mm
検出器	測定力／可動範囲	100 mN (10 gf) 以内可変／1800 μm (b スタイラスアーム 使用時)
電装部	測定倍率	100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10000, 20000, 50000

SPECIFICATIONS

		EC 1650H
Rotary Table	Rotating method	Unique Porous Static Air Bearing System
	Rotational accuracy	(0.02+0.0004H) μm H : Height from table (mm)
		(0.02+0.0006R) μm R : Radius from rotation center (mm)
	Table Size	φ 180 mm Centering/Tilting Range : ±2mm／±1°
	Measuring Size／Loading Capacity	φ 368 mm／25 kg
Vertical Column	Loading Size	φ 510 mm
	Straightness Accuracy	0.15 μm ／100 mm (0.2 μm ／300 mm)
	Parallelism	0.45 μm ／200 mm
	Vertical Motion Range	300 mm (b stylus arm)
	Max. Measuring Height	OD 475 mm ID 325 mm
Pick Up	Measuring Force／Range	Within 100 mN (10 gf) Changeable／1800 μm (b stylus arm)
Amplifier	Magnification	100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10000, 20000, 50000